

公益社団法人日本顕微鏡学会 第71回学術講演会

ランチョンセミナーのご案内



SEM用クライオシステム
スパッタ・カーボンコーター



SEM用マニピュレータ・プローバー



プラズマアッシャー



プリセッション回折/方位マッピング



解析ソフトウェア



TEM用高感度冷却カメラ



プローブニードル

日時: 2015年5月13日(水) 第1日目 12:00~13:00

会場: 国立京都国際会館 E会場(Room H)

タイトル: 『電子顕微鏡周辺機器のご紹介』

◆Quorum社製品のご紹介

ーSEM,FIB向けクライオシステム

ーハイエンドスパッタコーター, カーボンコーター

◆ビーム照射による有機系コンタミネーションの予防と除去

- 出展製品:
- ・SEM,FIB向けクライオシステム(Quorum社製)
 - ・ハイエンドスパッタコーター(Quorum社製) [実機展示]
 - ・プラズマアッシャー(ibss社製) [実機展示]
 - ・SEM,FIB向けプローバー(Kleindiek社製) [実機展示]
 - ・SEM,FIB向けマニピュレータ(Kleindiek社製) [実機展示]
 - ・プリセッション回折ツール(NanoMEGAS社製)
 - ・自動方位マッピング(NanoMEGAS社製)

事前申込みは不要です。会場まで直接お越し下さい。

お弁当(無料)をご用意しておりますが、数量に限りがございます。
先着順とさせていただきますので、ご了承下さい。

学術講演会の詳細は「公益社団法人日本顕微鏡学会第71回学術講演会」
の公式ホームページをご確認ください。

<http://www.microscopy.or.jp/conf2015/index.html>

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。お誘い合わせの上、奮ってご参加下さい。